## **DEVICE FOR PLATING PRINTED CIRCUIT SUBSTRATE**

Patent Number:

JP52056369

Publication date:

1977-05-09

Inventor(s):

SHIOSHIMA MASARU; MUTOU HACHIROU

Applicant(s):

NIPPON ELECTRIC CO.

Requested Patent:

JP52056369

Application Number: JP19750133496 19751105

JP19750133496 19751105

Priority Number(s): IPC Classification:

C25D7/00; H05K3/00; H05K3/10

EC Classification:

Equivalents:

JP1206367C, JP58036514B

**Abstract** 

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2



許願(/)



(19) 日本国特許庁

## 公開特許公報

特許庁長官政

**の名** 

ソウチ ブリント 配 線 基 板水の めつき 萎 蹬

東京都港区芝五丁目33番1号 日本電気株式会社内

AZ 系n

シオシマ

東京都港区芝五丁自33個 (423) 日本電気株式会社出版

〒108 東京都港区芝五丁目33番 15 日本電気株式会社内

(6591) 弁理士 内原 東京(03)454-1111(大代表)

添付審類の目録

任 状

b0 133496 ·

①特開昭 52 **-56369** 

昭 52. (1977) 5. 9 43公開日

50-133496 **②1)特願昭** 

昭的(1974). 22出願日

審查請求

(全5頁)

庁内整理番号

5334 51 7619 42

52日本分類

(51) Int. C12.

HO5K 3/10 MOSK 3/00 7/00 識別 記号

プリント配額基板のめつき装置

## 停許請求の範囲

ブリント配舗基板へのめつき装置において、基 複を一定速度で移送する基板搬送部と、光源11, 15. 単光器 12. 16 かよび光電素子 14. 18 を前 記基板の両側に配置し、前配基板表面のプリント 配銀パターンのめつき面積を検出する第1,病2 面積検出部と、前記系1, 第2面積検出部と一定 間隔をおいて配置し、光原19と集光器20およ び光電素子22とを前記基板の両側に相対向させ、 前記基板のスルーホール内面のめつき面積を検出 前記第1、第2かよび第 する郷8面積検出部と、 横瀬定國路に各々接続し、面積調定のための定数 を設定する第1,第2⇒よび第8定数設定部と、 前記第1、第2なよび第8面検測定回路に接続し、 各々の面積減定回路から入力される面積値を加算

ずるめつき面積加算器と、前配めつき面積加算器 とめつき電流に接続し、めつき電流を飼御するコ ローラと、前記コントローラに接続し、めつ き面積に対応しためつき電流値を設定する第4定 部より搬送された蓄板でめつき僧とで構成したこ とを特徴とするプリント配務基板のめつき袋健。

## 発明の詳細な説明

本発明は、プリント配線基板(以下基板という) へのめつき袋庫において、めつき面積を自動的に 御足してめつき条件を設定するブリント配線基板 のめつき装置に関するものである。

従来一般に、基板の製造工程のうち、めつきが 主要な工程を占めている。このめつき工程におい て、糟皮的にも能率的にも問題の多いめつき面換。^15 の側定を正確かつ迅速に行なりことが要求され、 これはめつき時間と共化めつき品質の良否を左右 するめつき電流をコントロールする重要を興であ る。ととろで、との基板のめつき電流はめつき面

特開 昭52-56369(2)

機の面数であり、めつき面積測定は、次のような方法により算出されているのが一般的である。ます、(1)第1 図または第2 図に示すような反射光式を過光式の面積を測定器である。なけて固路部分の面積を測定する。なな反射光を受け、光のエネルギーを電気エネルギーを電気エネルギーを発きけられたブリント配線基板のネガラス板9上に載遠したブリント配線基板のネガラス板9上に載遠したブリント配線基板のネガラス板9上に載遠したブリント配線基板のネガラス板9上に載遠したブリント配線系板のネガラス板9上に載遠したブリント配線系板のネガラス板9上に載遠したブリント配線系板のネガラス板9上に載遠したブリント配線系板010100円である。

次に、(2)基板上のスリーホールの数、径および 板厚からスルーホール内の面積を机上計算で求め る。次に、(3)前述(1), (2)を加算して基板毎のめつ き面積の器和を求める。等の非能率な手段により 求めためつき面積によりめつき装置の電源へめつ き電液の条件を設定していた。一方、このように して求めためつき面積は精度が悪いため、めつき

次に本発明の一実施例について図を参照して説明する。

第8図は本発明の一実施例を示すブリント配線 基板のめつき装置の構成図、解4図は第8辺に示す集光師の外観図、第5図は本発明の一実施例に よつて測定されためつき面積を示す説明図である。

第8 図において、1 1 は基板88上を飛明する 光源で、例えばハログンランプ等で構成し、基板 品質の良否を左右するめつき電流設定が問題となる。との条件が適正でないと、めつき厚のはらつきによる品質が不安定でかつ焼付、はがれ等による不良品の毛生はさけられず、製品コストの上昇はまぬがれなかつた。

本発明の目的は、かかる欠点を除去し、高精度 高能率なめつき面積を測定する機能を有するブリント配無基板のめつき装備を提供することにある。

15

1字

20

88に対して反射光を考慮して適正な角度に配置 してある。12は基板88からの反射光を集光器 で基板88に相対向させて設置してある。この集 光器 1 2 の受光面 102 は解 4 凶 化 示す ご と く オブ チカルファイパー 104を密磨状態で直線状に配列 していて、オプチカルファイパー 104の配列巾 L は盖板88の巾よりもやや大きめにしてある。ま たとのオプチカルファイパー 104のファイパー 径 は面積測定における分解能を央定する因子でもあ るため、出力ロスおよび工作上の難易度を考慮し て最適に選択する必要がある。18は集光品12 からの先を絞るレンズであり、14は光エネルギ ーを電気エネルギーに変換する光電楽子で、例え ば光電子増倍管券で構成し、レンズ18の凍点に 合せて数置する。一方第3図に示すごとく基板88 の反対側の面に相対向している。16は光源、16 は集光器、17はレンズ、18 は光 電票子で、光 源11,集光器12,レンズ18および光電楽子 14と同一に構成されていて、基板88からの反

射光を検出する。一方19は、光源11かよび集

15

10

26

特別 昭52-56369(3)

20

15

先得12からある関係をおいて配置した光原で、 基板88の表面に相対向して設置し、例えばハコ **ゲンランプ等で構成する。20は第8週に示すど** とく基板88の串品取付穴89を介して光顔19 からの光を集光しガイドする集光器で、集光器 12かよび16と同一に構成されている。 この果 光器20は光源15および集光器18からある間 隔を介して基板86の通過する延長上に配慮し、 光振19とは基板88の通過する関限をもつて相 対向させている。21は集光器20からの光を絞 るレンズで、レンズ18および17と同一に構成 している。22は光エネルギーを電気エネルギー に変換する光電素子で、光電素子14かよび18 と同一に構成していて、 基板88のが品収付欠 89からの光を検出する。28 25 および27は、 光電集子14 18 かよび22, 光源11, 15 かよび 19. 集光器 12. 16 および 20 に各々接続した第 1. 第2かよび48面積棚定函路である。24. 26 かとび28は、前配第1, 海2かよび項3 面 機関定函第に各々接続しためつき面積を計算する

際の定数を設定する第1。第2かよび第8定数数 定部である。 2.9 は据1 , 第2 > 1 び第8 面積網 定回路 28,25 かよび 27 に各々接続し、各々の 面着測定回路から入力される面積値を加算し、基 据88のめつき面積の総和を集出するめつき面積 加算器である。801はめつき面積加算器29に接 続し、めつき面 横に対応しためつき 電流値を 前御 するコントローラである。81はコントローラ80 に接続し、めつき面積に対応した恙板 8.8 へのめ つき電流値を設定する瘍4定数設定部である。82 **はコントローラ80に搭続し、業板88へのめつ** ま電流を発生させるめつき電源である。8 3 はめ つき電碟82に接続しためつき槽である。85, 87は基板88の搬送用駆動ローラ、84,86は 搬送用駆動ローラ 8 5。87 と組合せたピンチロー ラである。この撤送用収効ローラ85,87とピン チローラ84,86とで構成された基板88の基板 撤送邱は、めつき槽88に接続していて、茘板88 を矢印 101の方向に一定速度で移送し、めつき槽 28に搬送する。

次に本発明の一実施例のめつき装置の動作につ いて製菓を参照して説明する。まず基板88は、 駆動ローラ85により一定速度で移送されて、第 1. 第2面積検出部まで達すると、光反射式の検 出てあるために尤張11および15から無射され た尤は、 基板 8 8 の表面、 裏面の配接パターンの 面積に比例した量の光を反射する。この基板88 から反射された光は集光器12,18を介してレン メ18,17に速する。この光はレンメ18,17に よつて絞られ、光電素子14,18に集められ、と の光の強度【化比例して光のエネルギーから電気 エネルギーに変換される。これらの関係を募る因 に示す。この第5関からも明らかのよりに反射光 の強度度を1,時間をTとすれば、電気出力105 による基框 8 8 の配線 国路部分の面積 106の 維和 は斜部で表わした面積となる。すなわち、これら を式で表わせば、反射光量肌は肌二 $f_{-1}^{T_1}$  1 dT となり、反射光量貼が、すなわち基板88の配線回路 面積である。との反射光量肌を等質的に面積に置 き変える定数数定部26、28 には反射光量と面積

との関係を定数として設定してかき、第1. 第2 面積制定回路 2 5. 27に入力された反射光量ELを 函数として面積を計算する。 この関係を式で表わ せば、基板 8 8 の両面の配線回路面積 SA, 基板 8 8 の片面ずつの配線回路面積を S1. S2, 反射光量を面 後に等価的に置きかえる定数をKAとすると、SA== S1+S2=KA(E1+B2)が成立つ。

この場合、EL = E1 + E2であり、E1 E2 は基板88の両面のそれぞれの反射光量であるが、この反射光量にが光電条子14.18で光エネルギーから電気エネルギーに変換されていることは明確である。一方、基板88の動きに着目すれば、時間の経過と共に基板88は線8面積検出部に建すと、基板88にあけられている部品取付欠89を介して光源88から照射されている光が、部品取付欠89の穴数に比例した光量E1として第8面積検出部により、前述と同様の動作により検出される。これを式で表わせば、

88 = K3 EL が成立つ。

この場合に、Saは基板88の部品取付欠89の 20

. 特開 昭52-56369(4)

10

断面着の総和で、KBは透過光量BLを等価的に断面。 権に置き変える定数。配は邵品取付穴89からの 透過光量の繊和である。これらの関係は第5図に 示す通りで、前述と同様に第8面積稠定回路27. 第8定数数定部28で収扱つて面板を算出する。 ただしこの場合に、第8定数数定部28において は、部品取付穴の1個の透過光量に対し、断面積 を等価的に算出する定数としてのK8は、#R<sup>8</sup>H が考 厳してあることは云うまでもない。 ことでRは、 部品取付穴89の半径、Hは基板88の厚さであ る。このようにして第1、第2をよび第8面機構 定回路28,25なよび27から算出された結果は、 めつき面積加算器29に各々独立して入力される ととにより、このめつき面積加算器29によつて 基板88のめつき面積の総和が算出される。 このめつき面積の筋和Sは、

8=84+82という関係で示される。

とのように求められた面積は、第4定数配定部 81に設定されている逆数Keによりめつき条件に 変換され、すなわちめつき面積に対応した電流値

茵茵の詳細な説明

第1 図むよび第2 図は、従来一般にめつき面横 棚足に使用されている反射光式をよび 通過光式面 機制定器の構成図、第8図は、本発明の一実施例 を示すプリント配線蓄板のめつき装置の構成図、 第4回は、第8回に示す集光部の外視図、薬5図 は、本発明の一実施例によつて測定されためつき 直横を示す説明國である。 とれらの図において、 1 は光標、2 は光電衆子、3 はネガフイルム、4 はドラム、5は走査線、6は光電系子、7は光源、 8はネガフイルム、9はガラス板、10は暗箱、 11, 15, 19 は光原、12, 16, 20 は集光器、 18, 17, 21 はレンズ、14, 18, 22 は光電楽子、 28 は第1 面積稠定適路、24 は第1 定数設定部、 25 才第2面積測定國路、26 才第2 定数設定部、 27 は第8面積測定回路、28 は第8定数設定部、 29 はめつき面積加算器、80 はコントローラ、 82はめつき電源、 81 过源 4 定数設定部、 8 8 はめつき僧、 8 5, 3 7 は風動ローラ、 84,86はピンチローラ、88は基板、

がコントローラ80を介してめつき電源82に設定され、所定の電流が基板88が搬送され設置しためつき槽88に供給される。このようにして、めつき槽88には所定の電流を一定時間通電し、めつき作業が完了る。しかるにめつき作業が完了る。しかではない。を簡単にするために、めつする場合にも本発明が有効に適用されることは云うまでもない。

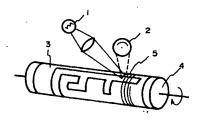
以上説明したように、本発明によれば、従来のオフラインでの非能率なめつき面積を求める作業を、オンラインで自動的に、しかも基板から直接面積を求めることにより作業能率が同上する。 さらには、従来の基板のネガフイルムからの面積をは精度が悪く、本発明のごとく直接基板からを定けることにより精変が向上し、めつき条件が安定けるため、品質かつ信頼性の向上がはかれる等多くの効果を発揮する。

89は部品取付穴である。

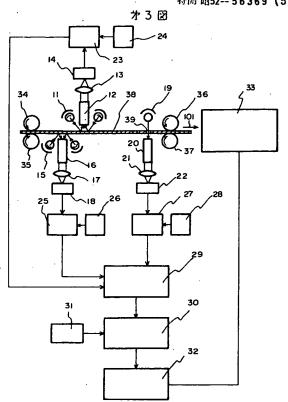
代單人 弁理士 内原 晋

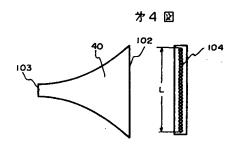
-360-

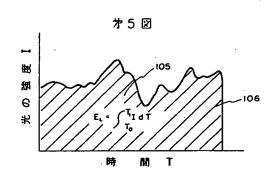




# 2 Z







THIS PAGE BLANK (USPTO)